Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/000702

International filing date: 20 January 2005 (20.01.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP

Number: 2004-015165

Filing date: 23 January 2004 (23.01.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 17 March 2005 (17.03.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

24. 1. 2005

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2004年 1月23日

出 願 番 号 Application Number:

特願2004-015165

[ST. 10/C]:

[JP2004-015165]

出 願 人 Applicant(s):

THK株式会社 大東製機株式会社

2005年 3月 3日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office



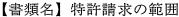


【書類名】 特許願 【整理番号】 THK15-082 特許庁長官殿 【あて先】 【国際特許分類】 E04H 6/40 【発明者】 東京都品川区西五反田3丁目13番2号 大東製機株式会社内 【住所又は居所】 【氏名】 石川 裕一 【発明者】 東京都品川区西五反田3丁目11番6号 THK株式会社内 【住所又は居所】 松富 俊治 【氏名】 【発明者】 東京都品川区西五反田3丁目13番2号 大東製機株式会社内 【住所又は居所】 【氏名】 長谷川 勉 【発明者】 東京都品川区西五反田3丁目13番2号 大東製機株式会社内 【住所又は居所】 難波 光輝 【氏名】 【特許出願人】 【識別番号】 390029805 【氏名又は名称】 THK株式会社 【特許出願人】 【識別番号】 394015497 大東製機株式会社 【氏名又は名称】 【代理人】 【識別番号】 100087066 【弁理士】 【氏名又は名称】 能谷 隆 【電話番号】 03-3464-2071 【選任した代理人】 【識別番号】 100094226 【弁理士】 【氏名又は名称】 高木 裕 03-3464-2071 【電話番号】 【手数料の表示】 【予納台帳番号】 041634 21,000円 【納付金額】 【提出物件の目録】 【物件名】 特許請求の範囲 1 【物件名】 明細書 1 【物件名】 図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 0011353



【請求項1】

案内装置と該案内装置に搭載した回転テーブルを具備する回転テーブル装置において、 前記案内装置は、進行方向に不連続部のないリング状の一体型レールと、該レールに対 して対向面より組み付けられる複数個のガイドブロックを具備する構成であり、

前記レールの前記対向面の反対側面と前記回転テーブル下面とを接合したことを特徴とする回転テーブル装置。

【請求項2】

請求項1に記載の回転テーブル装置において、

前記レールは横断面が垂直部と該垂直部上端に前記回転テーブルの半径方向に延びる水 平部を有する略L字状であることを特徴とする回転テーブル装置。

【請求項3】

請求項1又は2に記載の回転テーブル装置において、

前記回転テーブルの回転量を検知する検知機構を備え、該検知機構の被検知部であるテープ式スケールが前記レールの外周面に設けられていることを特徴とする回転テーブル装置。

【請求項4】

請求項1乃至3のいずれか1項に記載の回転テーブル装置において、

前記ガイドブロックを固定する固定面を有する取付固定部を備え、該取付固定部は前記レール及びガイドブロックとは別体のベース部上の同一円周上に等配されて設置されていることを特徴とする回転テーブル装置。

【請求項5】

請求項1乃至4のいずれか1項に記載の回転テーブル装置において、

前記レールには、該レール進行方向に沿って複数の転動体転走面が形成されており、

前記ガイドブロックは、前記転動体転走面と共に、負荷転動体転走路を形成する負荷転動体転走面と、該負荷転動体転走面に対応する転動体逃げ孔が形成されたガイドブロック本体と、前記負荷転動体転走路及び転動体逃げ孔と共に転動体循環路を形成する転動体転換路が形成され該ガイドブロック本体の前記レール進行方向両端に取付けた側蓋を具備する構成であることを特徴とする回転テーブル装置。

【書類名】明細書

【発明の名称】回転テーブル装置

【技術分野】

[0001]

本発明は、X線検査装置等の高精度の検査を行う検査装置等を搭載するのに好適な高精度の回転テーブル装置に関するものである。

【背景技術】

[0002]

従来この種の回転テーブル装置の例としては特許文献1、2に開示された回転テーブル装置がある。特許文献1に開示された回転テーブル装置は、基台、基台上に設置された所定の回動中心を中心として回動される回動テーブル、基台と回動テーブルとの間に設置された回動案内部及び回動テーブルを回動案内部によって回動させる回動駆動源を有する回動駆動機構を備えて構成されている。そして回動案内部は複数の軌道部材で構成されたリング状の無端軌道と、該軌道上を摺動する複数の案内装置を具備する構成であり、該複数の案内装置に回転テーブルが搭載されている。

[0003]

また、特許文献2に開示された回転テーブル装置は、リング状の一体型の無端軌道レールに多数の転動体を介して移動自在に組み付けられ、該無端軌道レール上を摺動する複数の摺動台とを備えた曲線案内装置を具備し、該曲線案内装置の複数の摺動台にテーブルを固定し、該曲線案内装置を介して、固定ベッドにテーブルを回転自在に支持した構成である。

【特許文献1】特開平9-125736号公報

【特許文献2】特開平8-21440号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0004]

上記特許文献1に記載の回転テーブル装置は、リング状(円環状)の無端軌道レール上を回転テーブルが搭載された複数のガイドブロック(摺動台)が摺動する構成であるが、無端軌道レールが複数の軌道部材で構成されているため、軌道部材と軌道部材の接続部が存在し、微少な段差が発生することが避けられず、また無端軌道レールが複数の軌道部材で構成されているため、無端軌道レールの高精度の同軸度を得ることができない。そのためアキシャル及びラジアル振れが大きく高精度の回転テーブル装置を得ることができないという問題がある。

[0005]

また、特許文献2に記載の回転テーブル装置は、一体型の無端軌道レールを使用する点で、特許文献1のものよりアキシャル及びラジアル振れ精度の点では優れているが、無端軌道レールにガイドブロックを組み込むことができるようにするため、無端軌道レール及びガイドブロックの転動体転走溝がその断面において左右対象位置に設けていない等、無端軌道レール及びガイドブロックに特殊な構造を採用しているため高い精度を得ることが困難である。また、無端軌道レールの横断面が略矩形状であるため、該無端軌道レールを固定ベッド(ベース)に取付ける場合、無端軌道レールの表面にボルト穴等の取付けのための加工を施す必要があり、該加工部をガイドブロックが通過する際、その両端に取付けたシール部材等が加工部に摺接することにより発生する微少なトルクの変動が影響して高精度の回転テーブル装置が得られないという問題がある。

[0006]

また、この種の回転テーブル装置としては上記特許文献1及び2に記載のもの以外に、例えばクロスローラガイド型、アギャラ型、テーパコロ型等の回転テーブル装置があるが、いずれもアキシャル及びラジアル振れ精度、高分解、薄型で中大型化の要求の全てを十分満足するものではなかった。本発明はこのアキシャル及びラジアル振れ精度、高分解、薄型で中大型化の要求の全てを十分に満足させることができる回転テーブル装置を提供す

ることを目的とする。

【課題を解決するための手段】

[0007]

上記課題解決するため請求項1に記載の発明は、案内装置と該案内装置に搭載した回転 テーブルを具備する回転テーブル装置において、案内装置は、進行方向に不連続部のない リング状の一体型レールと、該レールに対して対向面より組み付けられる複数個のガイド ブロックを具備する構成であり、レールの前記対向面の反対側面と回転テーブル下面とを 接合したことを特徴とする。

[0008]

請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の回転テーブル装置において、レールは断面が垂直部と該垂直部上端に回転テーブルの半径方向に延びる水平部を有する略L字状であることを特徴とする。

[0009]

請求項3に記載の発明は、請求項1又は2に記載の回転テーブル装置において、回転テーブルの回転量を検知する検知機構を備え、該検知機構の被検知部であるテープ式スケールがレールの外周面に設けられていることを特徴とする。

[0010]

請求項4に記載の発明は、請求項1乃至3のいずれか1項に記載の回転テーブル装置において、ガイドブロックを固定する固定面を有する取付固定部を備え、該取付固定部はレール及びガイドブロックとは別体のベース部上の同一円周上に等配されて設置されていることを特徴とする。

[0011]

請求項5に記載の発明は、請求項1乃至4のいずれか1項に記載の回転テーブル装置において、レールには、該レール進行方向に沿って複数の転動体転走面が形成されており、ガイドブロックは、転動体転走面と共に、負荷転動体転走路を形成する負荷転動体転走面と、該負荷転動体転走面に対応する転動体逃げ孔が形成されたガイドブロック本体と、負荷転動体転走路及び転動体逃げ孔と共に転動体循環路を形成する転動体転換路が形成され該ガイドブロック本体のレール進行方向両端に取付けた側蓋を具備する構成であることを特徴とする。

【発明の効果】

[0012]

請求項1に記載の発明によれば、案内装置を進行方向に不連続部のないリング状の一体型レールと、該レールに対して対向面より組み付けられる複数個のガイドブロックを具備する構成とし、該レールの前記対向面の反対側面と回転テーブル下面とを接合し、レールを回転テーブルと共に回転させる構成とすることにより、例えば分割型のレールに比較し継ぎ目が無く、且つ高精度の同軸度を有するからアキシャル及びラジアル振れ精度において優れたものとなる。また、レールを回転テーブルに接合する構成とするので、特許文献2に示すような複数個のガイドブロックに回転テーブルが支持される構成とは異なり、回転テーブルの全周が断面略L字状のレールで支持されることになり、回転テーブルの剛性が増大し、その点でも精度が向上する。

[0013]

請求項2に記載の発明によれば、レールにその断面が垂直部と該垂直部上端に回転テーブルの半径方向に延びる水平部を有する略断面L字状のレールを用い、レールと回転テーブルを接合するのに、レールの水平部と回転テーブルを接合することができ、ガイドブロックが摺動する垂直部面に取付ボルト等の取付け用穴等の加工を施す必要がなく、ガイドブロックが摺動するレール面は平滑の状態(無端軌道レールが高精度で製作された時の状態)に維持される。これによりガイドブロックの両端に設けたシール部材等がレールの取付加工部を通過する際発生するトルク変動がなく高精度の回転テーブル装置が実現できる。また、レールを略断面L字状とすることにより、断面二次モーメント及び断面積が大きくなるから、レールを高精度で研削加工し、その後の焼き入れ処理等の処理を行ってもこ

の高精度を維持でき、更に経時変化による歪も小さい。これによりアキシャル及びラジア ル振れが小さい高精度の精度の回転テーブル装置が実現できる。

[0014]

請求項3に記載の発明によれば、検知機構の被検知部であるテープ式スケールがレールの外周面に設けられているので、回転テーブルの回転(回転位置)を高い分解能で検知することが可能となり、微動回転制御が可能な回転テーブル装置が実現できる。

[0015]

請求項4に記載の発明によれば、取付固定部がレール及びガイドブロックとは別体のベース部上の同一円周上に等配されて設置されているので、均等化効果により精度が向上すると共に、極薄型の回転テーブルが実現できる。

[0016]

請求項5に記載の発明は、ガイドブロックは、レールに形成された複数の転動体転走面と共に、負荷転動体転走路を形成する負荷転動体転走面と、該負荷転動体転走面に対応する転動体逃げ孔が形成されたガイドブロック本体と、負荷転動体転走路及び転動体逃げ孔と共に転動体循環路を形成する転動体転換路が形成され該ガイドブロック本体のレール進行方向両端に取付けた側蓋を具備する構成とするので、該ガイドブロックの特性を活かし、アキシャル及びラジアル方向の振れが小さく、極めて低いトルクで回転できる回転テーブル装置を提供できる。

【発明を実施するための最良の形態】

[0017]

以下、本発明の実施の形態例を図面に基づいて説明する。図1乃至図4は本発明に係る回転テーブル装置の構成を示す図で、図1は回転テーブル装置の平面図、図2は回転テーブル装置のトップテーブルを除去した平面図、図3(a)は回転テーブル装置の断面(図2のX-0-X)断面矢視図)、図3(b)はA部分の拡大図、図4は回転テーブル装置の半側面図である。

[0018]

本回転テーブル 10 は進行方向に不連続部のない断面略 L 字型のリング状(円環状)の一体型レール 1 1 L 2 L 3 L 4 L 6 L 5 L 6 L 6 L 6 L 7 L 6 L 8 L 7 L 6 L 8 L 8 L 9 L 9 L 8 L 9 L

[0019]

16は検知機構であり、該検知機構 16はベース 13の所定の位置に、その検知部(リニアエンコーダ) 16 aがレール 11の外周面に対向するように取り付けられている。また、リニアエンコーダの被検知部であるテープ式スケール 20 がレール 11 の外周面に取り付けられている(図 5 参照)。なお、18 は 18 は 18

[0020]

図5は本回転テーブルのレール11にガイドブロック12を組み付けた部分の構成を示す図であり、図6はガイドブロック12を下方から見た図である。図示するように、レール11はその半径方向断面がL字状となる。即ち、先端部がガイドブロック12の開口部に挿入される垂直部11aと該垂直部11a上端でトップテーブル14の半径方向に延びる水平部11bとからなるL字状である。また、レール11の水平部11bの外周面には上記リニアエンコーダの被検知部となるテープ式スケール20を取付けている。

[0021]

[0022]

ガイドブロック12の本体であるブロック本体31は断面コ字状で、その開口部を挟んで左右両側にスカート部32、33が形成された形状である。開口部の幅寸法(スカート部32の内側面とスカート部33の内側面の間隔)L1はレール11の両突条21、22の先端間の幅寸法L2より大きく(L1>L2)なっている。即ち、レール11の垂直部11aの先端部はガイドブロック12のブロック本体31に開口部(レール11に対する対向面)上方向から組み込むことができるようになっている。

[0023]

また、ガイドブロック12のスカート部32の内側面にはレール11の転動体転走面21-1、21-2に対応して負荷転動体転走面(ここでは転走溝)32-1、32-2がレール進行方向に設けられ、スカート部33の内側面にはレール11の転動体転走面22-1、22-2に対応して負荷転動体転走面(ここでは転走溝)33-1、33-2がレール11の進行方向に設けられている。ここで負荷転動体転走面32-1、32-2と負荷転動体転走面33-1、33-2はガイドブロック12のレール進行方向に直交する断面において左右対象位置に設けられた複数の負荷転動体転走面となる。また、スカート部32には、負荷転動体転走面32-1、32-2に対応して転動体逃げ穴32-3、32-4が設けられ、スカート部33には、負荷転動体転走面33-1、33-2に対応して転動体逃げ穴33-3、33-4が設けられている。

[0024]

[0025]

即ち、レール 1 1 の移動に伴って多数の転動体(ボール B)は負荷転動体転走路 R 1 、 R 2 、 R 3 、 R 4 、 転動体逃げ孔 3 2 - 3 、 3 2 - 4 、 3 3 - 4 及び方向転換路 R 5 、 R 6 、 R 7 、 R 8 で構成される転動体循環路(図では 4 本の転動体循環路を構成している)を転走循環する。なお、ここで転動体として、上記例ではボール B を用いる例を示したが、転動体としてはローラを用いる場合もある。

[0026]

上記のように、ガイドブロック本体31は開口部寸法L1はレール11の両突条21、

22の先端間の幅寸法L2より大きく(L1>L2)なるから、無端の一体もののリング 状レール11をガイドブロック本体31の開口部の上方から組み込むことができる。そして、側蓋34、35はそれぞれ2分割してレール11の側方から組み付けることができるようにする。

[0027]

図7は側蓋34の構成例を示す図で、図7(a)は分解平面図、図7(b)は分解正面図、図7(c)は側面図である。図示するように、側蓋34は正面形状が略コ字状でその開口部で幅方向に左右に分割した分割体34-1、34-2となっている。側蓋34の一方の分割体34-1の分割面 a に突出する位置決め用ピン36を設けると共に、他方の分割体34-2の分割面 b に該位置決め用ピン36が嵌入される位置決め用穴37を設け、更にそれぞれの分割体34-1、34-2に固定用ビス穴38-1、38-2を設けている。2つの分割体34-1、34-2をレール11の両側からその分割面a、bを互いに接近させ位置決め用ピン36を位置決め用穴37に嵌入し且つ分割面aと分割面bを一致させて側蓋組立体とする。次に該側蓋組立体を各分割体34-1、34-2の固定用ビス穴38-1、38-2に固定用ビスを通して移動ブロック本体31の端部に取付け固定する。なお、39は油穴である。

[0028]

[0029]

上記構成の回転テーブルにおいて、DDモータ15により、トップテーブル14を回転させると、該トップテーブル14と連動してレール11が複数個(本実施例では6個)のガイドブロック12に案内されて、レール11が移動する。このレール11の移動は検知機構16の検知部16aで検出される。このとき上記のようにL字型のレール11の最大外径部である水平部11bの外周面にテープ式スケール20を取付け、検知部16aであるリニアエンコーダで検知する構成を採用することで、例えば図3(c)のDDモータ15のロータ15-2の回転位置を磁気センサで検知する方法に比較し、トップテーブル14の回転量を高分解能で検知することができる。従って、トップテーブル14の微動回転制御が可能となる。

[0030]

また、ガイドブロック12をベース13の取付固定部17の固定面(上面)に固定する場合は、図3に示すように、ガイドブロック12の両側にフランジ12aをネジ23が貫通する穴を設け、該穴にネジ13を通して固定面に取付ける。これにより、精度よく加工された取付固定部17の固定面にガイドブロック12を固定するから、精度の良い回転テーブル装置を実現できる。また、レール11を上記構成の複数個のガイドブロック12で案内する構成であるから、ガタつきを防止するためレール11の転動体転走面とガイドブロック本体31の転動体転走面との間にある転動体に予圧を与えても、例えばレール11の全周に多数の転動体を配置し、該多数の転動体に予圧を与える場合に比較し、低トルクでトップテーブル14を回転できる回転テーブル装置を実現できる。

[0031]

また、レール11に形成された転動体転走面21-1、21-2と転動体転走面22-

1、22-2はレール11の横断面において左右対象位置にそれぞれ設けられた複数の転動体転走面であり、ガイドブロック12に形成された負荷転動体転走面32-1、32-2と負荷転動体転走面33-1、33-2はレール進行方向に直交する断面において左右対象位置にそれぞれ設けられた複数の負荷転動体転走面であるから、例えば特許文献2に記載の回転テーブル装置のように、レール及びガイドブロックに左右非対象に転動体転走面、負荷転動体転走面を設けた場合に比べて、レールの左右(内周側外周側)をバランス良く支持することができ、トップテーブル14のラジアル及びアキシャル方向の振動を小さくできる。

[0032]

一体型のレール11は上記のように垂直部11aと水平部11bを具備する断面略L字状であるので、トップテーブル14の下面とレール11の上面を接合するとき、水平部11bの下面からトップテーブル14に達するネジ穴を設け、該ネジ穴にネジ25を捩じ込んで接合できる。このため、ガイドブロック12が摺動するレール11の垂直部11aにはトップテーブル14を取付けるための加工を施すことなく、レール11のガイドブロックの摺動面はレール加工完了時の高精度を維持したままの平滑面となるから、ガイドブロック12の両端に設けられたシール部材が常に一定の摩擦力でレール11の面に接することになりトルク変動等が発生することなく、高精度の回転テーブル装置が実現できる。また、レール11を略断面L字状とすることにより断面2次モーメントが増大するから、レール11を高精度で研削加工し、その後の焼き入れ処理等の処理を行ってもこの高精度を維持でき、レール11の同軸度が変化したり、更に経時変化による発生する歪等が極めて小さく、この点からもアキシャル及びラジアル振れが小さい高精度の精度の回転テーブル装置が実現できる。

[0033]

また、トップテーブル14の全周を一体型のレール11の水平部11bで支持し、該レール11の移動をベース13上面の円周上に等配に配設した複数のガイドブロック12で案内する構成とすることにより、複数の分割した部材でリング状のレールを形成する場合と異なり、継ぎ目がなくこの継ぎ目によるガタが発生しないから、この点でもアキシャル及びラジアル方向の振れが小さくなり精度が大幅に向上する。なお、上記例ではレール11をその断面が垂直部と水平部からなる断面略L字型の構成としたが、レールはこれに限定されるものではなく、断面略矩形状であってもよい。この場合はレール11のガイドブロック摺動面にトップテーブルを取付けるための加工を施すから、ガイドブロック12の両端に設けたシール等が通過する場合のトルク変動分精度が低下する。

[0034]

回転テーブル装置を上記の構成とすることにより、アキシャル及びラジアル振れ精度、 高分解能、薄型化、大型化の全ての点で、例えばクロスローラガイド型、アギャラ型、テ ーパコロ型等の従来の回転テーブル装置に比べて優れたものとなる。

[0035]

回転テーブル装置を上記のように構成し、上記検知機構16の検知部16aにリニアエンコーダを用い被検知部にテープ式スケールをレール11の外周面に取り付て用いた場合、例えば下記のような高精度の回転テーブル装置を実現することが可能となる。

[0036]

・トップテーブル14の寸法

・ 限界ストローク

・絶対位置決め精度

・繰り返し位置決め精度

・ラジアル振れ(平面度含まず)

・定格トルク(モータ単体)

・最大トルク(モータ単体)

·定格回転数

・定格出力

 650ϕ ,

3 0 0°

±10秒(期待值±5~2秒)

土1秒(期待值1秒以下)

5 μ m (期待値 3 μ m以下)

6 7 N m

1 3 4 N m

15 r p m

8 0 0 W

・定格電流

6.3A

· 検出分解能

0.5秒

· 使用電源

3相200V

[0037]

トルク目安として ϕ 6 5 0 × 3 8 の鉄柱(1 0 0 k g)を下記のパターンで動作させることが可能となる。

- ·移動距離=180°
- ・サイクルタイム=6秒
- ・加減速時間=1秒
- ・移動時間=3秒

[0038]

以上本発明の実施形態を説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲、及び明細書と図面に記載された技術的思想の範囲内において種々の変形が可能である。

【図面の簡単な説明】

[0039]

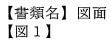
- 【図1】本発明に係る回転テーブル装置の構成を示す平面図である。
- 【図2】本発明に係る回転テーブル装置のトップテーブルを除去した平面図である。
- 【図3】本発明に係る回転テーブル装置の断面図(図2のX-0-X)断面矢視図)である。
- 【図4】本発明に係る回転テーブル装置の半側面図である。
- 【図 5 】本発明に係る回転テーブル装置のレールにガイドブロックを組み込んだ状態を示す断面図である。
- 【図6】ガイドブロックを下方から見た図である。
- 【図7】ガイドブロックの側蓋の構成例を示す図である。

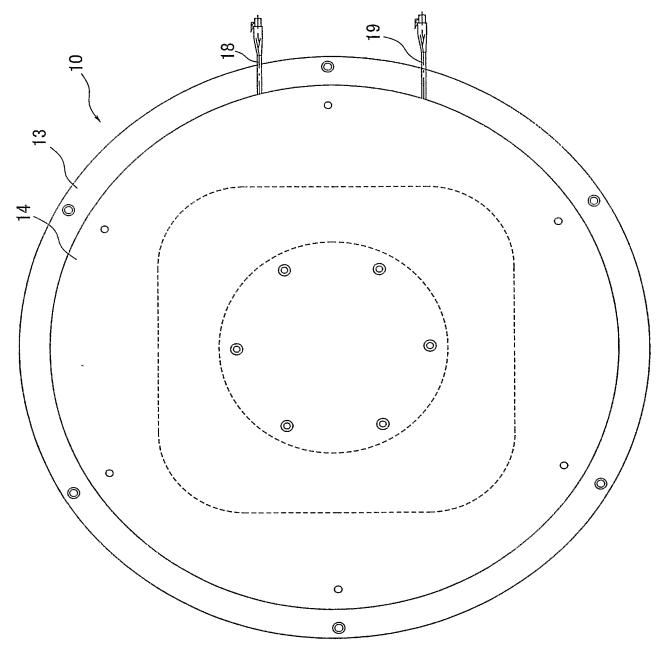
【符号の説明】

[0040]

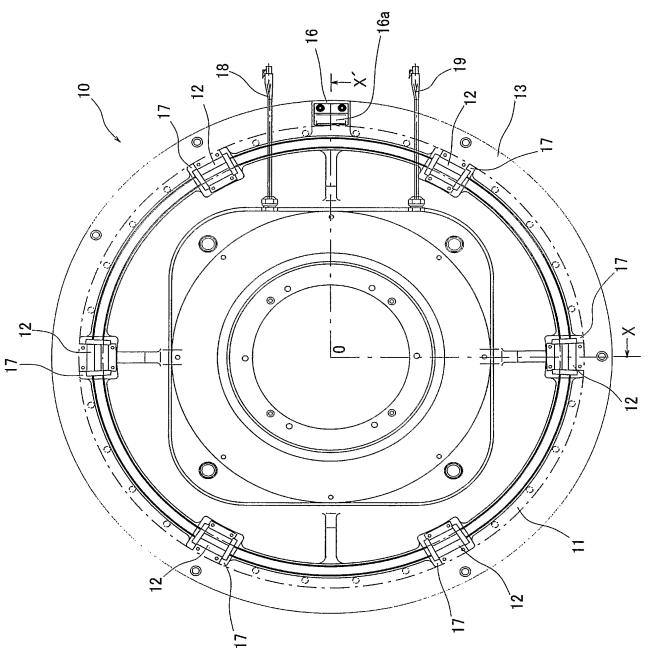
- 10 回転テーブル
- 11 レール
- 12 ガイドブロック
- 13 ベース
- 14 トップテーブル
- 15 DDモータ
- 16 検知機構
- 17 取付固定部
- 18 モータケーブル
- 19 磁気センサケーブル
- 20 テープ式スケール
- 21-1 転動体転走面
- 21-2 転動体転走面
- 22-1 転動体転走面
- 22-2 転動体転走面
- 23 ネジ
- 31 ブロック本体
- 32 スカート部
- 32-1 負荷転動体転走面
- 32-2 負荷転動体転走面
- 33 スカート部

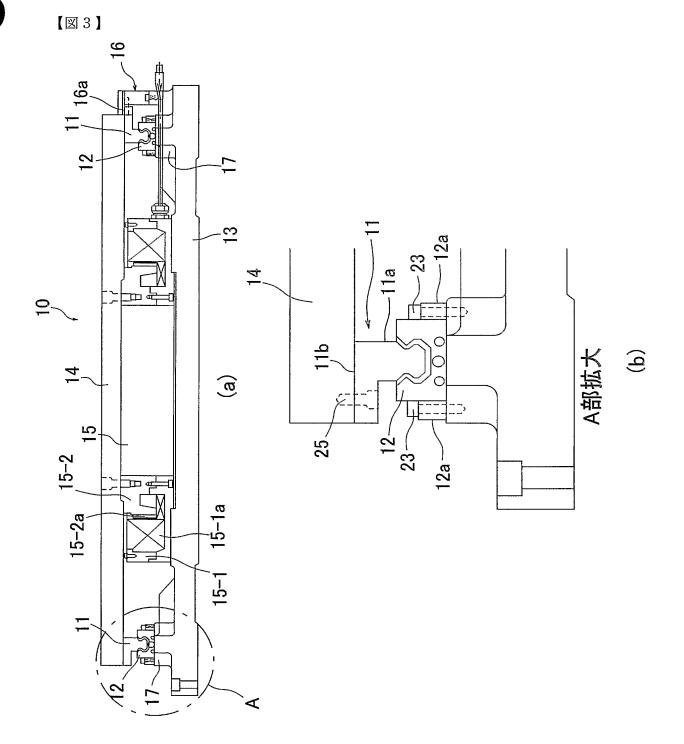
33 - 1	負荷転動体転走面
$3 \ 3 - 2$	負荷転動体転走面
3 4	側蓋
34 - 1	分割体
34 - 2	分割体
3 5	側蓋
3 6	位置決め用ピン
3 7	位置決め用穴
38 - 1	固定用ビス
38 - 2	固定用ビス
3 9	油穴

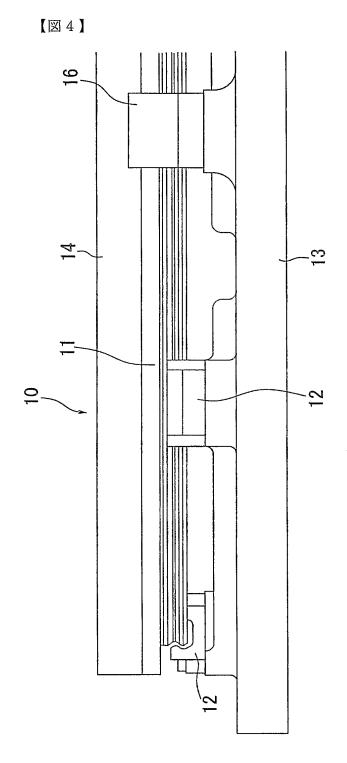


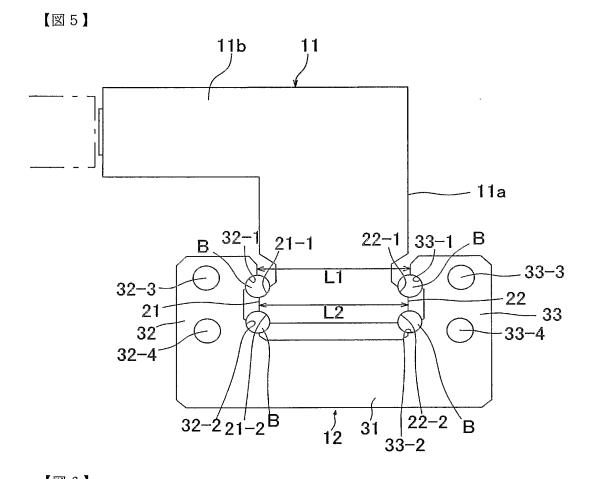


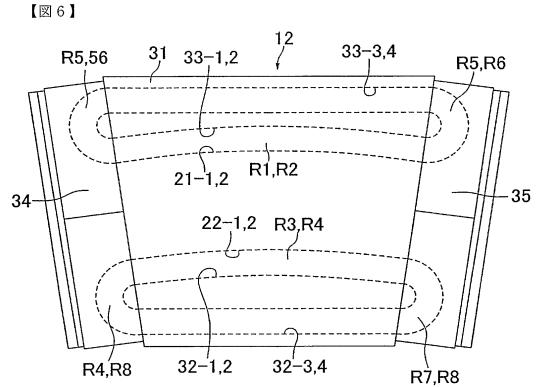




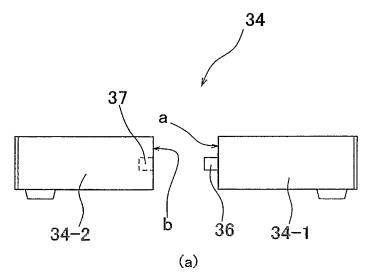


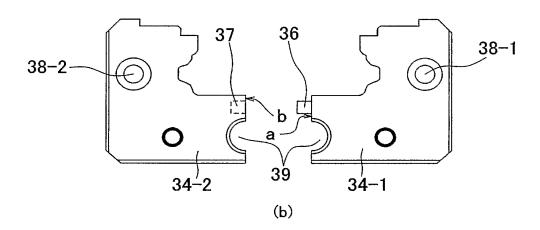


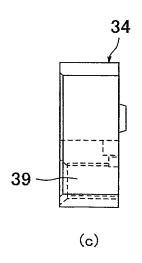




【図7】







【書類名】要約書

【要約】

【課題】アキシャル及びラジアル振れ精度、高分解、薄型で中大型化の要求の全てを十分に満足させる回転テーブル装置を提供すること。

【解決手段】 案内装置と該案内装置に搭載した回転テーブルを具備する回転テーブル装置において、案内装置は、進行方向に不連続部のないリング状の一体型レール11と、該レール11に対して対向面より組み付けられる複数のガイドブロック12を具備する構成であり、レール11の前記対向面の反対側面と回転テーブル14下面とを接合し、レール11は断面が垂直部と該垂直部上端に回転テーブルの半径方向に延びる水平部を有する断面し字状であり、検知機構16の被検知部16aであるテープ式スケールが前記レール11の外周面に設けられている。

【選択図】図3

特願2004-015165

ページ: 1/E

認定 · 付加情報

特許出願の番号

特願2004-015165

受付番号

5 0 4 0 0 1 1 0 4 9 0

書類名

特許願

担当官

第二担当上席 0091

作成日

平成16年 1月26日

<認定情報・付加情報>

【提出日】

平成16年 1月23日



出願人履歴情報

識別番号

[390029805]

1. 変更年月日

2002年11月12日

[変更理由]

名称変更

住所

東京都品川区西五反田3丁目11番6号

氏 名 THK株式会社



出願人履歴情報

識別番号

[394015497]

1. 変更年月日

1997年 9月30日

[変更理由]

住所変更

住 所 氏 名 東京都品川区西五反田3丁目13番2号

大東製機株式会社